

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5805127号
(P5805127)

(45) 発行日 平成27年11月4日 (2015. 11. 4)

(24) 登録日 平成27年9月11日 (2015. 9. 11)

(51) Int. Cl.

F I

G 0 6 F 3 / 0 4 1 (2006. 01)

G 0 6 F 3 / 0 4 1 4 0 0

G 0 6 F 3 / 0 4 4 (2006. 01)

G 0 6 F 3 / 0 4 1 4 9 5

G 0 6 F 3 / 0 4 4 1 2 2

G 0 6 F 3 / 0 4 4 1 2 6

請求項の数 9 (全 27 頁)

(21) 出願番号 特願2013-64316 (P2013-64316)
 (22) 出願日 平成25年3月26日 (2013. 3. 26)
 (65) 公開番号 特開2014-191441 (P2014-191441A)
 (43) 公開日 平成26年10月6日 (2014. 10. 6)
 審査請求日 平成27年4月6日 (2015. 4. 6)

(73) 特許権者 306037311
 富士フイルム株式会社
 東京都港区西麻布2丁目26番30号
 (74) 代理人 100077665
 弁理士 千葉 剛宏
 (74) 代理人 100116676
 弁理士 宮寺 利幸
 (74) 代理人 100149261
 弁理士 大内 秀治
 (74) 代理人 100136548
 弁理士 仲宗根 康晴
 (74) 代理人 100136641
 弁理士 坂井 志郎
 (74) 代理人 100169225
 弁理士 山野 明

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 タッチパネル及び表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

絶縁層を介して対向する第1電極層と第2電極層を有するタッチパネルにおいて、
 前記第1電極層では、第1の方向に沿って延在する第1電極が、前記第1の方向に対し
 て直交する第2の方向に沿って複数個並列され、

前記第2電極層では、前記第2の方向に沿って延在する第2電極が、前記第1の方向に
 沿って複数個並列され、

前記第1電極又は前記第2電極の少なくともいずれか一方は、幅方向寸法が4 μm以下
 である銀細線から形成されたメッシュからなり、

前記メッシュは、前記銀細線同士が交差することで形成されるセルを複数個含み、

前記セルの少なくとも1つは、前記銀細線同士の交差によって形成される交差角度が鈍
 角である対角と、鋭角である対角とを有する平行四辺形形状をなし、

前記メッシュからなる前記第1電極又は前記第2電極の少なくともいずれか一方及び前
 記絶縁層に、140、1Hzでの損失係数tanが0.13以上であり、且つ25
 、1Hzでの貯蔵弾性率が8.9×10⁴Pa以下である粘着剤が配置されていることを
 特徴とするタッチパネル。

【請求項 2】

請求項1記載のタッチパネルにおいて、平行四辺形形状をなす前記セルでの前記鋭角な
 対角では、前記銀細線同士の交差角度が70°以下であることを特徴とするタッチパネル

。

10

20

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 記載のタッチパネルにおいて、平行四辺形形状をなす前記セルが菱形形状であることを特徴とするタッチパネル。

【請求項 4】

請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載のタッチパネルにおいて、セルピッチが $300\text{ }\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とするタッチパネル。

【請求項 5】

請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載のタッチパネルにおいて、前記銀細線の幅方向寸法が $2\text{ }\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とするタッチパネル。

【請求項 6】

請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載のタッチパネルにおいて、前記粘着剤が下記の (A) ～ (C) に示される成分を含むものであることを特徴とするタッチパネル。

(A) : ガラス転移点 T_g が 25 以下であるアルキル (メタ) アクリレートモノマー (ただし、アルキル基は $4 \sim 18$ 個の炭素原子を有する)

(B) : ガラス転移点 T_g が 25 を超える (メタ) アクリレートモノマーのエステル

(C) : ヒドロキシアルキル (メタ) アクリレート、非置換 (メタ) アクリルアミド、N - アルキル置換 (メタ) アクリルアミド、N, N - ジアルキル置換 (メタ) アクリルアミド、尿素官能基を有するモノマー、ラクタム官能基、三級アミン、脂環式アミン、芳香族アミン、及びこれらの組み合わせを有するモノマーの群から選択されるモノマー

【請求項 7】

請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載のタッチパネルにおいて、前記粘着剤が、フェノール系化合物からなるマイグレーション防止剤をさらに含むことを特徴とするタッチパネル。

【請求項 8】

請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載のタッチパネルにおいて、前記メッシュからなる前記第 1 電極又は前記第 2 電極の少なくともいずれか一方が、マイクロコンタクト印刷パターンニング法又は銀塩法によって形成されたものであることを特徴とするタッチパネル。

【請求項 9】

請求項 1 ～ 8 のいずれか 1 項に記載したタッチパネルを含むことを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、タッチパネル及び表示装置に関し、一層詳細には、銀細線同士が交差することによって平行四辺形形状をなすセルを含む電極を具備するタッチパネル及び表示装置に関する。

【背景技術】**【0002】**

タッチパネルは、その表面が物体 (例えば、指) から押圧された際に、その押圧位置を検出するためのセンサを備えて構成される。このセンサには、互いに直交する方向に延在する第 1 電極及び第 2 電極が含まれる。周知の通り、これら第 1 電極と第 2 電極の間には、絶縁層が介在する。

【0003】

これら第 1 電極及び第 2 電極は、金属細線同士を互いが直交するように交差させることで形成されたメッシュからなる (特許文献 1 参照)。交差した金属細線によって囲繞される空間は、セルとも呼称される。金属細線同士が直交するように交差しているため、セルは正方形形状をなす。なお、金属細線としては、電気伝導性、コスト、色味等の兼ね合いから、銀 (Ag) 細線が多用される。

【0004】

このように構成される第 1 電極を含む第 1 電極層、又は第 2 電極を含む第 2 電極層は、

10

20

30

40

50

特許文献 2 に記載されるように、光学粘着剤（OCA）によって、表示装置や基板、光学シート等に貼付される。第 1 電極層ないし第 2 電極層は基材である絶縁層に対して凸であるため、絶縁層と第 1 電極層ないし第 2 電極層とで段差が形成される。OCA には、この段差に関わらず、絶縁層と第 1 電極層ないし第 2 電極層の双方を良好に被覆し得る（段差追従性が良好である）ことが求められる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献 1】特表 2011-517355 号公報

【特許文献 2】特開 2011-74308 号公報

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

特許文献 1 に記載された銀メッシュ透明電極をタッチパネルに用いた場合、メッシュ視認性や透過率等を良好にし、且つモアレを低減することによってタッチパネルを高画質化するためには、セルピッチを小さくしたり、銀細線の幅方向寸法を小さくしたりすることや、銀細線を液晶ディスプレイ等の画素配列に対して斜めに配置して、セル形状を、鋭角な角度を持つ菱形又は平行四辺形としたりすることが有効である。

【0007】

しかし、鋭角な角度を持つ菱形又は平行四辺形のセル形状を持つ銀メッシュ透明導電膜にOCAを貼り合せたとき、セルの鋭角部にOCAが十分に進入しない、いわゆる染み込み不良が発生し、このために鋭角部ではOCAが接着せずに隙間ができてしまうという新たな課題が生じた。

20

【0008】

その結果、セルの鋭角部の隙間から水が浸入してイオンマイグレーションを引き起こし、第 1 電極層ないし第 2 電極層の抵抗値が変化したり、ショートしたりする不良の原因であることが分かった。近時、タッチパネルの視認性を向上させるべく、銀細線の幅方向寸法を可及的に小さく、銀細線の幅方向寸法を $4\mu\text{m}$ 以下とした時、このようなイオンマイグレーションによる不良が現れることが判明した。

【0009】

30

本発明は上記した問題を解決するためになされたもので、セルの鋭角部への染み込みが良好なOCAを採用し、このため、銀細線に、イオンマイグレーションが生じることを回避し得るタッチパネル及び表示装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0010】

前記の目的は、以下の [1] の構成により達成される。

【0011】

[1] 絶縁層を介して対向する第 1 電極層と第 2 電極層を有するタッチパネルにおいて、

前記第 1 電極層では、第 1 の方向に沿って延在する第 1 電極が、前記第 1 の方向に対して直交する第 2 の方向に沿って複数個並列され、

40

前記第 2 電極層では、前記第 2 の方向に沿って延在する第 2 電極が、前記第 1 の方向に沿って複数個並列され、

前記第 1 電極又は前記第 2 電極の少なくともいずれか一方は、幅方向寸法が $4\mu\text{m}$ 以下である銀細線から形成されたメッシュからなり、

前記メッシュは、前記銀細線同士が交差することで形成されるセルを複数個含み、

前記セルの少なくとも 1 つは、前記銀細線同士の交差によって形成される交差角度が鈍角である対角と、鋭角である対角とを有する平行四辺形状をなし、

前記メッシュからなる前記第 1 電極又は前記第 2 電極の少なくともいずれか一方及び前記絶縁層に、 140° 、 1Hz での損失係数 $\tan\delta$ が 0.13 以上であり、且つ 25

50

、1 Hzでの貯蔵弾性率が 8.9×10^4 Pa以下である粘着剤が配置されていることを特徴とするタッチパネル。

【0012】

このタッチパネルにおいては、所定の物性を有する粘着剤（OCA）が採用される。このOCAが鋭角部への染み込み性に優れ、セルが鋭角を持つ平行四辺形状をなす前記電極を良好に被覆するため、該電極とOCAとの間に間隙が生じ難い。従って、両者の間に水分が進入することを回避し得る。このため、銀細線をなす銀がイオンマイグレーションを起こすことを防止することができる。

【0013】

特に、視認性がとりわけ優れている銀細線の幅方向寸法が $2 \mu\text{m}$ 以下であるときには、イオンマイグレーションによって銀細線（電極）の抵抗値が顕著に変化する傾向があるが、上記のOCAを用いる本発明によれば、このような極細線で電極を形成した場合であっても、電極の抵抗値が変化することを防止することができる。

10

【0014】

〔2〕 平行四辺形状をなすセルでの鋭角な対角では、銀細線同士の交差角度が 70° 以下であることが好ましい。

【0015】

〔3〕 また、平行四辺形状をなすセルは、菱形形状であることが好ましい。

【0016】

〔4〕 さらに、隣接するセル同士の間隔、換言すれば、セルピッチが $300 \mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。

20

【0017】

〔5〕 銀細線の幅方向寸法は、 $2 \mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。

【0018】

〔6〕 粘着剤の好適な具体例としては、下記の（A）～（C）に示される成分を含むものが挙げられる。

（A）：ガラス転移点 T_g が 25 以下であるアルキル（メタ）アクリレートモノマー（ただし、アルキル基は $4 \sim 18$ 個の炭素原子を有する）

（B）：ガラス転移点 T_g が 25 を超える（メタ）アクリレートモノマーのエステル

（C）：ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、非置換（メタ）アクリルアミド、N-アルキル置換（メタ）アクリルアミド、N,N-ジアルキル置換（メタ）アクリルアミド、尿素官能基を有するモノマー、ラクタム官能基、三級アミン、脂環式アミン、芳香族アミン、及びこれらの組み合わせを有するモノマーの群から選択されるモノマー

30

【0019】

〔7〕 粘着剤には、フェノール系化合物からなるマイグレーション防止剤を含めるようにしてもよい。

【0020】

〔8〕 第1電極又は第2電極の中のメッシュからなる電極は、マイクロコンタクト印刷パターンニング法又は銀塩法によって形成することが可能である。

【0021】

また、本発明は、上記したタッチパネルを含む表示装置である。

40

【発明の効果】

【0022】

本発明によれば、所定の物性を示す粘着剤を用いるようにしているので、タッチパネルにおいて、視認性に優れた電極をなす銀細線の銀にイオンマイグレーションが起こることを回避することができ、電極の抵抗値変化が抑制でき、且つ視認性に優れたタッチパネルが提供できる。

【図面の簡単な説明】

【0023】

【図1】 本実施の形態に係るタッチパネルの要部分解斜視図である。

50

【図 2】前記タッチパネルを構成する積層導電シートの要部分解斜視図である。

【図 3】前記積層導電シートの概略縦断面図である。

【図 4】前記積層導電シートに形成された第 1 電極のセルを示す概略平面図である。

【図 5】図 3 とは別の形態に係る積層導電シートの概略縦断面図である。

【図 6】OCA の出発材料名とその配合割合、損失係数 $\tan \delta$ 及び貯蔵弾性率を纏めて示す図表である。

【図 7】V モード評価用基材の概略縦断面図である。

【図 8】V モード評価用基材の概略平面図である。

【図 9】H モード評価用基材の概略平面図である。

【図 10】H モード評価用基材の概略縦断面図である。

10

【図 11】白化評価試験用基材の概略側面図である。

【図 12】電極におけるセルの鋭角の角度、セルピッチ、線幅、用いた OCA と、各評価試験の結果とを併せて示す図表である。

【図 13】セルの鋭角の角度を変更して各評価試験を行った結果を示す図表である。

【図 14】セルピッチを変更して各評価試験を行った結果を示す図表である。

【図 15】線幅を変更して各評価試験を行った結果を示す図表である。

【図 16】セルの鋭角の角度、セルピッチ、線幅を変更して各評価試験を行った結果を示す図表である。

【発明を実施するための形態】

【0024】

20

以下、本発明に係るタッチパネルにつき好適な実施の形態を挙げ、添付の図面を参照して詳細に説明する。なお、本明細書において数値範囲を示す「～」は、その前後に記載される数値を下限值及び上限値として含む意味として使用される。

【0025】

図 1 は、本実施の形態に係るタッチパネル 100 の要部分解斜視図である。このタッチパネル 100 は、センサ本体 102 と、図示しない制御回路（IC 回路等）とを有する。

【0026】

センサ本体 102 は、第 1 導電シート 10A と第 2 導電シート 10B とが積層されて構成された積層導電シート 12 と、第 1 導電シート 10A 上に積層された保護層 106 とを有する。センサ本体 102（積層導電シート 12 及び保護層 106）は、例えば、液晶ディスプレイ等の表示装置 108 における表示パネル 110 上に配置される。センサ本体 102 は、上面から見たときに、表示パネル 110 の表示画面 110a に対応した領域に配されたタッチ位置のセンサ部 112 と、表示パネル 110 の外周部分に対応する領域に配された端子配線部 114（いわゆる額縁）とを有する。

30

【0027】

積層導電シート 12 は、図 2 に示すように、第 1 導電シート 10A と第 2 導電シート 10B とが積層されて構成されている。

【0028】

第 1 導電シート 10A は、絶縁層である第 1 透明基体 14A（図 3 参照）の一主面上に形成された第 1 電極層としての第 1 導電部 16A を有する。第 2 導電シート 10B も同様に、図 2 及び図 3 に示すように、絶縁層である第 2 透明基体 14B（図 3 参照）の一主面上に形成された第 2 導電部 16B（第 2 電極層）を有する。

40

【0029】

この中、第 1 透明基体 14A 及び第 2 透明基体 14B の厚みは $50 \sim 350 \mu\text{m}$ 以下が好ましく、 $80 \sim 250 \mu\text{m}$ が一層好ましく、 $100 \sim 200 \mu\text{m}$ が特に好ましい。

【0030】

第 1 透明基体 14A 及び第 2 透明基体 14B としては、プラスチックフィルム、プラスチック板、ガラス板等を挙げることができる。

【0031】

上記プラスチックフィルム及びプラスチック板の原料としては、例えば、ポリエチレン

50

テレフタレート (PET)、ポリエチレンナフタレート (PEN) 等のポリエステル類 ; ポリエチレン (PE)、ポリプロピレン (PP)、ポリスチレン、EVA 等のポリオレフィン類 ; ビニル系樹脂 ; その他、ポリカーボネート (PC)、ポリアミド、ポリイミド、アクリル樹脂、トリアセチルセルロース (TAC) 等を用いることができる。

【0032】

第1透明基体14A及び第2透明基体14Bとしては、PET (融点 : 258)、PEN (融点 : 269)、PE (融点 : 135)、PP (融点 : 163)、ポリスチレン (融点 : 230)、ポリ塩化ビニル (融点 : 180)、ポリ塩化ビニリデン (融点 : 212) や TAC (融点 : 290) 等の融点が約 290 以下であるプラスチックフィルム、又はプラスチック板が好ましく、特に、光透過性や加工性等の観点から、PET が好ましい。積層導電シート12に使用される第1導電シート10A及び第2導電シート10Bのような導電性フィルムは透明性が要求されるため、第1透明基体14A及び第2透明基体14Bの透明度は高いことが好ましい。

10

【0033】

一方の第1導電部16Aは、図2に示すように、それぞれ第1方向 (x方向) に延びる複数の帯状の第1導電パターン18A (第1電極) を有する。これら複数の第1導電パターン18Aは、第2方向 (第1方向と直交する方向 : y方向) に沿って配列されている。

【0034】

各第1導電パターン18Aは、銀細線20同士が交差することにより形成される。この交差に伴って、銀細線20によって囲繞される空間 (開口部)、すなわち、セル22Aが形成される。

20

【0035】

この場合、セル22Aの少なくとも1つは、図4に示すように平行四辺形であるが、特に4辺の長さが等しい菱形形状をなすことが好ましい。銀細線20の幅方向寸法 (線幅) Wは4 μ m以下であり、一層好ましくは2 μ m以下に設定される。これにより銀細線20による導電パターンのモアレ及び銀細線見えが改善され、視認性が良好となる。なお、タッチパネル100の検出感度を確保するべく、銀細線20の幅方向寸法Wは0.5 μ m以上であることが好ましい。

【0036】

また、図4に示す菱形セル22Aでは、2つの鈍角と、2つの鋭角とを有する。勿論、対角関係にある鈍角の交差角度は90°超の同一角度であり、鋭角の交差角度は90°未満の同一角度である。

30

【0037】

鋭角である交差角度は、70°以下であることが好ましい。この場合、モアレを低減するのに有効である。ただし、が過度に小さい場合にもモアレが発生し易くなる。これを回避するべく、は、30°~70°の範囲内、さらには45°~70°の範囲内とすることが好ましい。

【0038】

さらに、隣接するセル22A同士の間隔、すなわち、セルピッチ (隣接セルの重心間距離) は、300 μ m以下であることが好ましい。この場合も、モアレ及び銀細線見えを低減するのに有効である。

40

【0039】

図2に示すように、各第1導電パターン18Aの一方の端部は、第1結線部40aを介して銀細線20による第1端子配線パターン42aに電氣的に接続されている。

【0040】

一方、第2導電シート10Bを構成する第2透明基体14B (図3参照) の一主面上に形成された第2導電部16Bは、図2に示すように、それぞれ第2方向 (y方向) に延びる複数の帯状の第2導電パターン18B (第2電極) を有する。これら複数の第2導電パターン18Bは、第1方向 (x方向) に沿って配列されている。すなわち、積層導電シート12では、図3に示すように、絶縁層である第1透明基体14Aを介して第1導電パタ

50

ーン 18 A と第 2 導電パターン 18 B が対向する。

【0041】

各第 2 導電パターン 18 B も上記と同様に、銀細線 20 同士が交差することにより形成される。この交差に伴って、銀細線 20 によって囲繞されるセル 22 B が形成される。

【0042】

この場合、セル 22 B の少なくとも 1 つは、セル 22 A と同様に平行四辺形であり、特に 4 辺の長さが等しい菱形形状をなすことが好ましい（図 4 参照）。セル 22 B における銀細線 20 の幅方向寸法 W、交差角度、セルピッチ等の好ましい数値範囲はセル 22 A と同様であり、従って、その詳細な説明は省略する。

【0043】

図 2 に示すように、各第 2 導電パターン 18 B の一方の端部は、第 2 結線部 40 b を介して銀細線 20 による第 2 端子配線パターン 42 b に電氣的に接続されている。

【0044】

タッチパネル 100 に適用した第 1 導電シート 10 A は、図 2 に示すように、センサ部 112 に対応した部分に、上述した多数の第 1 導電パターン 18 A が配列され、端子配線部 114 には各第 1 結線部 40 a から導出された銀細線 20 による複数の第 1 端子配線パターン 42 a が配列されている。

【0045】

図 1 の例では、第 1 導電シート 10 A の外形は、上面から見て長方形形状を有し、センサ部 112 の外形も長方形形状を有する。端子配線部 114 のうち、第 1 導電シート 10 A の一方の長辺側の周縁部には、その長さ方向中央部分に、複数の第 1 端子 116 a が前記一方の長辺の長さ方向に配列形成されている。また、センサ部 112 の一方の長辺（第 1 導電シート 10 A の一方の長辺に最も近い長辺：y 方向）に沿って複数の第 1 結線部 40 a が直線状に配列されている。各第 1 結線部 40 a から導出された第 1 端子配線パターン 42 a は、第 1 導電シート 10 A の一方の長辺における略中央部に向かって引き回され、それぞれ対応する第 1 端子 116 a に電氣的に接続されている。

【0046】

従って、センサ部 112 における一方の長辺の両側に対応する各第 1 結線部 40 a に接続された第 1 端子配線パターン 42 a は、略同じ長さにて引き回されることになる。これにより、局所的な信号伝達の遅延を抑制することができる。これは、応答速度の高速化につながる。

【0047】

第 2 導電シート 10 B においては、図 2 に示すように、センサ部 112 に対応した部分に多数の第 2 導電パターン 18 B が配列され、端子配線部 114 には各第 2 結線部 40 b から導出された複数の第 2 端子配線パターン 42 b が配列されている。

【0048】

図 1 に示すように、端子配線部 114 のうち、第 2 導電シート 10 B の一方の長辺側の周縁部には、その長さ方向中央部分に、複数の第 2 端子 116 b が前記一方の長辺の長さ方向に配列形成されている。また、センサ部 112 の一方の短辺（第 2 導電シート 10 B の一方の短辺に最も近い短辺：x 方向）に沿って複数の第 2 結線部 40 b（例えば奇数番目の第 2 結線部 40 b）が直線状に配列され、センサ部 112 の他方の短辺（第 2 導電シート 10 B の他方の短辺に最も近い短辺：x 方向）に沿って複数の第 2 結線部 40 b（例えば偶数番目の第 2 結線部 40 b）が直線状に配列されている。

【0049】

複数の第 2 導電パターン 18 B のうち、例えば奇数番目の第 2 導電パターン 18 B が、それぞれ対応する奇数番目の第 2 結線部 40 b に接続され、偶数番目の第 2 導電パターン 18 B が、それぞれ対応する偶数番目の第 2 結線部 40 b に接続されている。奇数番目の第 2 結線部 40 b から導出された第 2 端子配線パターン 42 b 並びに偶数番目の第 2 結線部 40 b から導出された第 2 端子配線パターン 42 b は、第 2 導電シート 10 B の一方の長辺における略中央部に向かって引き回され、それぞれ対応する第 2 端子 116 b に電氣

10

20

30

40

50

的に接続されている。従って、例えば第1番目と第2番目の第2端子配線パターン42bは、略同じ長さにて引き回され、以下同様に、第2n-1番目と第2n番目の第2端子配線パターン42bは、それぞれ略同じ長さにて引き回されることになる。このように、第2導電シート10Bの一方の長辺の長さ方向中央部分に第2端子116bを形成することで、上記と同様に局所的な信号伝達の遅延を抑制することができる。このことも、応答速度の高速化に寄与する。

【0050】

なお、第1端子配線パターン42aの導出形態を上述した第2端子配線パターン42bと同様にしてもよいし、逆に、第2端子配線パターン42bの導出形態を上述した第1端子配線パターン42aと同様にしてもよい。

10

【0051】

そして、この積層導電シート12をタッチパネル100として使用する場合は、第1導電シート10A上に保護層106を形成し、第1導電シート10Aの多数の第1導電パターン18Aから導出された第1端子配線パターン42aと、第2導電シート10Bの多数の第2導電パターン18Bから導出された第2端子配線パターン42bとを、例えば、スキャンをコントロールする制御回路に接続する。

【0052】

タッチ位置の検出方式としては、自己容量方式や相互容量方式を好ましく採用することができる。すなわち、自己容量方式であれば、第1導電パターン18Aに対して順番にタッチ位置検出のための電圧信号を供給し、第2導電パターン18Bに対して順番にタッチ位置検出のための電圧信号を供給する。指先が保護層106の上面に接触又は近接させることで、タッチ位置に対向する第1導電パターン18A及び第2導電パターン18BとGND(グラウンド)間の容量が増加することから、当該第1導電パターン18A及び第2導電パターン18Bからの伝達信号の波形が他の導電パターンからの伝達信号の波形と異なった波形となる。従って、制御回路では、第1導電パターン18A及び第2導電パターン18Bから供給された伝達信号に基づいてタッチ位置を演算する。

20

【0053】

一方、相互容量方式の場合は、例えば第1導電パターン18Aに対して順番にタッチ位置検出のための電圧信号を供給し、第2導電パターン18Bに対して順番にセンシング(伝達信号の検出)を行う。指先が保護層106の上面に接触又は近接させることで、タッチ位置に対向する第1導電パターン18Aと第2導電パターン18B間の寄生容量に対して並列に指の浮遊容量が加わることから、当該第2導電パターン18Bからの伝達信号の波形が他の第2導電パターン18Bからの伝達信号の波形と異なった波形となる。従って、制御回路では、電圧信号を供給している第1導電パターン18Aの順番と、供給された第2導電パターン18Bからの伝達信号に基づいてタッチ位置を演算する。

30

【0054】

このような自己容量方式又は相互容量方式のタッチ位置の検出方法を採用することで、保護層106の上面に同時に2つの指先を接触又は近接させても、各タッチ位置を検出することが可能となる。なお、投影型静電容量方式の検出回路に関する先行技術文献として、米国特許第4,582,955号明細書、米国特許第4,686,332号明細書、米国特許第4,733,222号明細書、米国特許第5,374,787号明細書、米国特許第5,543,588号明細書、米国特許第7,030,860号明細書、米国特許出願公開第2004/0155871号明細書等がある。

40

【0055】

第1導電パターン18A及び第2導電パターン18Bは、線幅の狭いパターンを得るために、好適にはマイクロコンタクト印刷パターンニング法又は銀塩法によって形成することができる。大量のランダムパターンを繰り返し得るためには、消耗するスタンプを用いない銀塩法がより好ましい。

【0056】

マイクロコンタクト印刷パターンニング法とは、マイクロコンタクト印刷法を利用して線

50

幅が狭いパターンを得る方法である。ここで、マイクロコンタクト印刷法は、弾力性のあるポリジメチルシロキサンのスタンプを用い、チオール溶液をインキとして金基材に接触させて単分子膜のパターンを作製する方法である(Whitesides 著、Angew. Chem. Int. Ed., 1998年第37巻第550頁参照)。

【0057】

マイクロコンタクト印刷パターンニング法の代表的なプロセスは、例えば、以下の通りである。すなわち、まず、基材に金属がコーティングされる(例えば、銀が、PET基材にスパッタコーティングされる)。

【0058】

次に、単分子膜のマスキングが、金属がコーティングされた基材にマイクロコンタクト印刷法を用いてスタンピングされる。その後、マスキング下のパターンを除いて、基材にコーティングされた金属がエッチングにより除去される。

【0059】

以上につき、その具体的な作業等は、特表2012-519329号公報の段落[0104]に詳述されている。

【0060】

一方、銀塩法は、感光性銀塩含有層を有する感光材料を露光・現像することにより、メッシュ状をなす銀細線20のパターンを得るものである。その具体的な作業等は、特開2009-4348号公報の段落[0163]～[0241]に詳述されている。

【0061】

ここで、図3に示すように、第2導電シート10Bの上端面(すなわち、第2導電パターン18B及び第2透明基体14B上)、及び、第1導電シート10Aの上端面(すなわち、第1導電パターン18A及び第1透明基体14A上)には、粘着剤としてのOCA30が粘着シートとして貼付することで配置される。

【0062】

このOCA30は、140、1Hzでの損失係数 \tan が0.13以上であるものである。なお、損失係数は、損失弾性率と貯蔵弾性率の比で求められる。すなわち、下記の式(1)が成り立つ。

$$\text{損失係数}(\tan) = \text{損失弾性率} / \text{貯蔵弾性率} \quad \dots (1)$$

【0063】

また、OCA30の25、1Hzでの貯蔵弾性率は、 $8.9 \times 10^4 \text{ Pa}$ 以下である。

【0064】

このような動的粘弾性特性は、セルの鋭角部への染み込み、凹凸形状面への追従性(段差追従性)の観点から重要である。

【0065】

応力緩和性の指標である \tan が0.13以上であれば、OCA30は応力緩和性に優れ、セルの鋭角形状に追従して、OCA30がセルの鋭角部に染み込むようになる。一層好ましい \tan は0.15以上、さらに好ましくは0.20以上である。一方、 \tan の値が過度に大きくなると、OCA30の高温における接着性が低下する傾向がある。これを回避すべく、 \tan は0.60以下とすることが好ましい。

【0066】

また、貯蔵弾性率は、貼り合せたときに変形したOCA30の残留応力(初期残留応力)の指標である。この値が $8.9 \times 10^4 \text{ Pa}$ 以下であれば、凹凸形状面への追従性(段差追従性)を良くすることができる。例えば、OCA30を介して $1 \mu\text{m}$ 程度の凹凸形状面を有する鋭角なセル形状パターンの銀細線と貼り合せた場合でも、セルの鋭角部にも完全に染み込み、外気からの水の浸入を防止できるので、イオンマイグレーションを抑制することが可能となる。一層好ましい貯蔵弾性率は $8.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 以下である。

【0067】

一方、貯蔵弾性率が小さくなると、OCA30の接着性が低下する傾向がある。これを

10

20

30

40

50

回避すべく、貯蔵弾性率は $2.5 \times 10^4 \text{ Pa}$ 以上とすることが好ましい。

【0068】

特に好ましいOCA30の動的粘弾性特性は、 $\tan \delta$ が0.20以上0.60以下であり、且つ貯蔵弾性率が $2.5 \times 10^4 \text{ Pa}$ 以上 $8.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 以下である。この範囲に設定することにより、セルの鋭角部のOCA30の染み込み性、凹凸形状面への追従性（段差追従性）及び接着性を強化でき、イオンマイグレーション防止効果をさらに強化できる。

【0069】

このような物性を有するOCA30としては、下記の(A)～(C)に示される成分を含むものが、イオンマイグレーション防止効果と白化防止との両立という点で好ましい。

(A)：ガラス転移点 T_g が25 以下であるアルキル（メタ）アクリレートモノマー（ただし、アルキル基は4～18個の炭素原子を有する）

(B)：ガラス転移点 T_g が25 を超える（メタ）アクリレートモノマーのエステル

(C)：ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、非置換（メタ）アクリルアミド、N-アルキル置換（メタ）アクリルアミド、N,N-ジアルキル置換（メタ）アクリルアミド、尿素官能基を有するモノマー、ラクタム官能基、三級アミン、脂環式アミン、芳香族アミン、及びこれらの組み合わせを有するモノマーの群から選択されるモノマー

【0070】

(A)成分、すなわち、アルキル基の炭素数が4～18であるアルキル（メタ）アクリレートモノマーとしては、当該(A)成分単独でOCA30に十分な粘着性（柔軟性）を付与するという観点から、1種又は複数種のモノマーからなるポリマーのガラス転移温度は25 以下であることが好ましい。具体的には、ホモポリマーのガラス転移温度が25

以下であるモノマー、例えば、n-ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、イソアミルアクリレート、ヘキシルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、2-エチルヘキシル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、イソノニル（メタ）アクリレート、n-デシル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、イソミリスチル（メタ）アクリレート、イソセチル（メタ）アクリレート、2-オクチルデシル（メタ）アクリレート、イソステアリル（メタ）アクリレート、2-メチルブチルアクリレート等のアルキル（メタ）アクリレート、及びこれらの混合物を使用することができる。

【0071】

これらの中でも好ましい(A)成分は、熱重合及び光重合いずれの重合方法においても優れた重合性を有する点からアルキルアクリレートであり、具体的には、n-ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、イソオクチルアクリレート、イソノニルアクリレート、イソデシルアクリレート、ラウリルアクリレート、イソミリスチルアクリレート、イソセチルアクリレート、2-オクチルデシルアクリレート、イソステアリルアクリレート、2-メチルブチルアクリレート等が含まれる。また、粘着性の観点から、2-エチルヘキシルアクリレート、イソオクチルアクリレート、2-メチルブチルアクリレートが特に好ましい。

【0072】

ここで、ホモポリマーの「ガラス転移温度 (T_g)」とは、JIS K 7121により測定される値である。すなわち、加熱融解したポリマーをある条件下で冷却していくと過冷却液体を経てガラス状態となるが、この状態が変化する際の温度を意味する。

【0073】

次に、(B)成分、すなわち、ガラス転移点 T_g が25 を超える（メタ）アクリレートモノマーのエステルとしては、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、t-ブチル（メタ）アクリレート、n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート等の直鎖又は分岐アルキル（メタ）アクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、4-t-ブチルシクロヘキシル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート等の脂環アルキル（メタ）アクリレート等が挙げられる。これらの中でも、メチル

(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、イソボルニル(メタ)アクリレートが特に好ましい。

【0074】

次に、(C)成分は、OCA30の凝集力を向上させ、接着性を付与する成分である。すなわち、タッチパネル100において、特に高温下における発泡、剥がれが防止される。

【0075】

この種のモノマーとしては、例えば、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、3-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジエチル(メタ)アクリルアミド、N-t-ブチル(メタ)アクリルアミド、N,N-イソプロピル(メタ)アクリルアミド、N-t-オクチル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチルアミノエチル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド、ダイアセトンアクリルアミド等の置換アクリルアミド、N-ビニルピロリドン、N-ビニルカプロラクタム等のビニルモノマー等が挙げられる。これらの中でも、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、3-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレートが特に好ましい。

【0076】

OCA30のtan及び貯蔵弾性率は、上記各モノマー成分の種類、分子量、組成を適宜変更することによって調整することができる。例えば、(C)成分を多く用いると貯蔵弾性率は高くなり、(A)成分及び(B)成分の量を多くすると貯蔵弾性率を低くすることができる。また、(A)成分、(B)成分及び(C)成分を含むモノマーの共重合体における分子量を上げると、貯蔵弾性率が高くなる傾向がある。一般的には、(A)成分を45~95重量部、(B)成分を20~50重量部、(C)成分を1~40重量部の割合とすることが、特にイオンマイグレーション防止効果と白化防止との両立という点で好ましい。

【0077】

また、OCA30のtanは、後述する架橋剤の量によって調整することもできる。具体的には、架橋剤量を増やせばtanの値が小さくなり、架橋剤量を少なくすればtanの値は大きくなる。

【0078】

上記したような物性を有するOCA30は、セルの鋭角部への染み込み性、凹段差追従性及び接着性が良好である。従って、第1導電パターン18A及び第2導電パターン18Bを良好に被覆するので、OCA30と、これら第1導電パターン18A及び第2導電パターン18Bとの間に間隙が生じ難い。

【0079】

従って、第1導電パターン18A、又は第2導電パターン18BとOCA30との間に、水分が進入することが困難である。このため、銀のマイグレーションが起こることが困難であり、従って、上記のようにセルピッチが小さく、且つ銀細線20の幅方向寸法Wが小さく、しかも、セル22A、22Bが鋭角部を持つ菱形形状をなす場合であっても、銀細線20の抵抗値が変化したり、断線したりすることが有効に防止される。

【0080】

OCA30には、フェノール系化合物からなるマイグレーション防止剤がさらに含まれていてもよい。この場合、銀のマイグレーションが起こることを一層防止することができる。

【0081】

フェノール系化合物とは、フェノール基を分子中に含む化合物を意味する。この化合物は、銀イオンを金属銀に還元することにより、イオンマイグレーションを抑制する。

【0082】

フェノール系化合物は、酸化還元電位が0.40~1.30Vであるものが好ましく、中でも、イオンマイグレーション抑制能がより優れる点で、0.50~1.20Vである

10

20

30

40

50

ものがより好ましく、0.55～1.1Vであるものがさらに好ましく、0.55～1.0Vであるものが特に好ましい。還元性化合物の酸化還元電位が0.40V未満又は1.30V超の場合、イオンマイグレーション抑制能に劣る。

【0083】

フェノール系化合物の種類としては特に制限されないが、イオンマイグレーション抑制能がより優れる点で、酸化還元電位が0.1～1.0Vであるものが好ましく、0.1～0.9Vであるものがより好ましく、0.15～0.7Vであるものがさらに好ましい。

【0084】

酸化還元電位は、多くの文献に記載された方法で測定することができるが、本発明においては、以下の方法で測定した値を酸化還元電位と定義する。

10

【0085】

すなわち、還元性化合物1mM、支持電解質として過塩素酸テトラブチルアンモニウム0.1Mのジメチルホルムアミド(DMF)溶液に5分間Arバブリングを行った後、ポテンショスタット(ピー・エー・エス株式会社 ALS-604A)にて、サイクリックボルタムメトリー測定を行う。作用極:Glassy Carbon、対極:Pt、参照電極:飽和カロメル電極を用いたときの酸化還元電位を測定する。

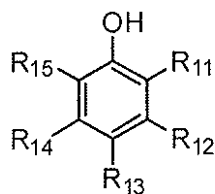
【0086】

フェノール系化合物の好適な具体例としては、以下の式(1)～式(3)で表される化合物が挙げられる。

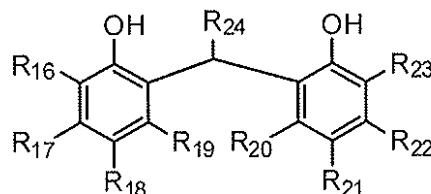
【0087】

20

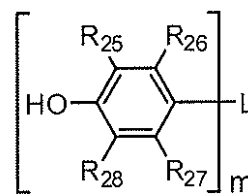
【化1】



式(1)



式(2)



式(3)

30

【0088】

式(1)中、 $R_{11} \sim R_{15}$ は、各々独立に、水素原子、水酸基、又はヘテロ原子を含んでもよい炭素数1～20の炭化水素基を表す。

【0089】

炭化水素基の好適例としては、例えば、 $-O-R_{31}$ が挙げられる。 R_{31} は、ヘテロ原子を含んでもよい炭素数1～20の炭化水素基を表す。 $-O-R_{31}$ が複数ある場合は、それらは同一であっても異なってもよい。

【0090】

炭化水素基の炭素数としては、絶縁樹脂との相溶性により優れる点で、1～12が好ましく、1～10がより好ましい。

40

【0091】

炭化水素基としては、より具体的には、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、又はこれらを組み合わせた基が挙げられる。脂肪族炭化水素基としては、直鎖状、分岐鎖状、環状のいずれであってもよい。

【0092】

また、 $R_{11} \sim R_{15}$ の各基の分子量の合計は21以上である。なかでも、35以上が好ましい。なお、上限は特に制限されないが、1000以下が好ましく、500以下がより好ましく、300以下がさらに好ましい。

【0093】

また、 $R_{11} \sim R_{15}$ は、任意の2つが互いに結合して環を形成してもよい。例えば、 R_{11}

50

と R_{12} 、 R_{12} と R_{13} 、 R_{13} と R_{14} 、又は R_{14} と R_{15} 等のように隣接する 2 つの基が、各々結合して環を形成してもよい。形成される環の種類は特に制限されないが、例えば、5 ～ 6 員環構造を挙げることができる。

【 0 0 9 4 】

式 (2) 中、 $R_{16} \sim R_{23}$ は、各々独立に、水素原子、水酸基、又はヘテロ原子を含んでもよい炭素数 1 ～ 2 0 の炭化水素基を表す。

【 0 0 9 5 】

$R_{16} \sim R_{23}$ で表される炭化水素基の好適範囲は、上述した $R_{11} \sim R_{15}$ で表される炭化水素基の好適範囲と同義である。

【 0 0 9 6 】

また、 $R_{16} \sim R_{23}$ の各基の分子量の合計は 2 4 以上である。なかでも、3 5 以上が好ましい。なお、上限は特に制限されないが、1 0 0 0 以下が好ましく、5 0 0 以下がより好ましく、3 0 0 以下がさらに好ましい。また、 $R_{16} \sim R_{23}$ は、任意の 2 つが互いに結合して環を形成してもよい。

【 0 0 9 7 】

R_{24} は、水素原子又はヘテロ原子を含んでもよい炭素数 1 ～ 2 0 の炭化水素基を表す。

【 0 0 9 8 】

式 (3) 中、 $R_{25} \sim R_{28}$ は、各々独立に、水素原子、水酸基、又はヘテロ原子を含んでもよい炭素数 1 ～ 2 0 の炭化水素基を表す。

【 0 0 9 9 】

$R_{25} \sim R_{28}$ で表される炭化水素基の好適範囲は、上述した $R_{11} \sim R_{15}$ で表される炭化水素基の好適範囲と同義である。

【 0 1 0 0 】

また、 $R_{25} \sim R_{28}$ の各基の分子量の合計は 4 0 以上である。なかでも、5 0 以上が好ましい。なお、上限は特に制限されないが、1 0 0 0 以下が好ましく、5 0 0 以下がより好ましく、3 0 0 以下がさらに好ましい。

【 0 1 0 1 】

また、 $R_{25} \sim R_{28}$ は、任意の 2 つが互いに結合して環を形成してもよい。

【 0 1 0 2 】

L は、ヘテロ原子を有していてもよい 2 価若しくは 3 価の炭化水素基、- S -、又は、これらを組み合わせた基を表す。2 価の炭化水素基の炭素数は、絶縁樹脂との相溶性により優れる点で、1 ～ 1 2 が好ましく、1 ～ 1 0 がより好ましい。

m は、2 又は 3 の整数を表す。

【 0 1 0 3 】

式 (1) 中の R_{13} 、式 (2) 中の R_{18} 及び R_{21} の好適態様として、式 (4) で表される基が挙げられる。



【 0 1 0 4 】

R_{34} は、水素原子又は炭素数 1 ～ 1 9 の炭化水素基を表す。 R_{34} で表される炭化水素基の炭素数は、絶縁樹脂との相溶性により優れる点で、1 ～ 1 2 が好ましく、1 ～ 1 0 がより好ましい。* は結合位置を表す。

【 0 1 0 5 】

フェノール系化合物の好適態様として、イオンマイグレーション抑制能がより優れる点で、式 (5) で表される化合物が挙げられる。

【 0 1 0 6 】

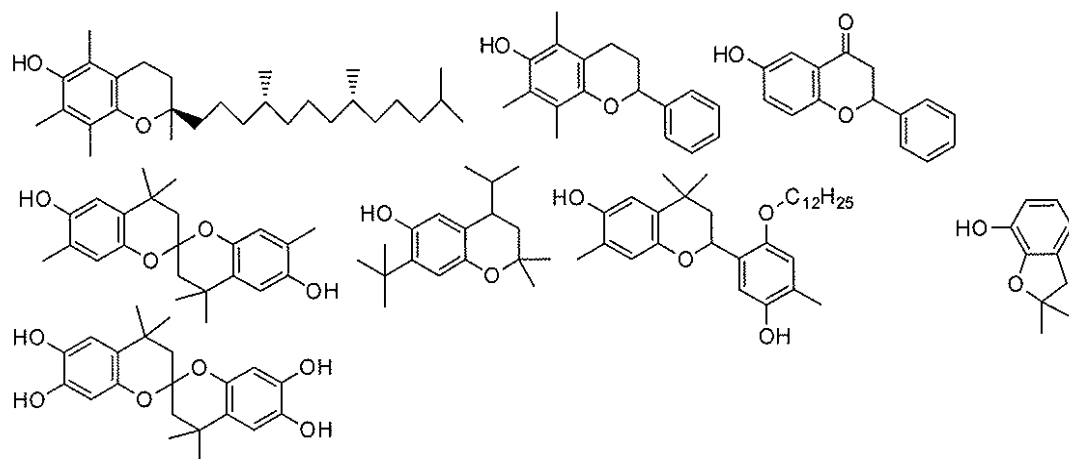
10

20

30

40

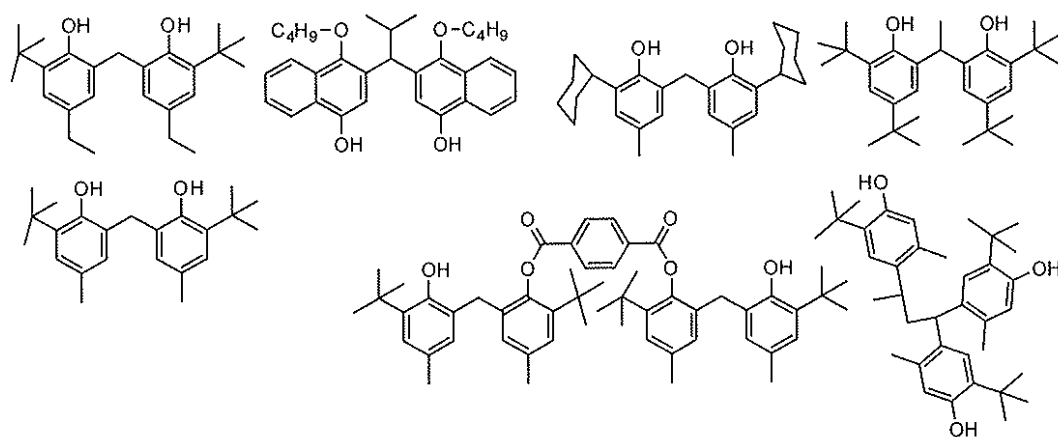
【化 4】



10

【 0 1 1 3 】

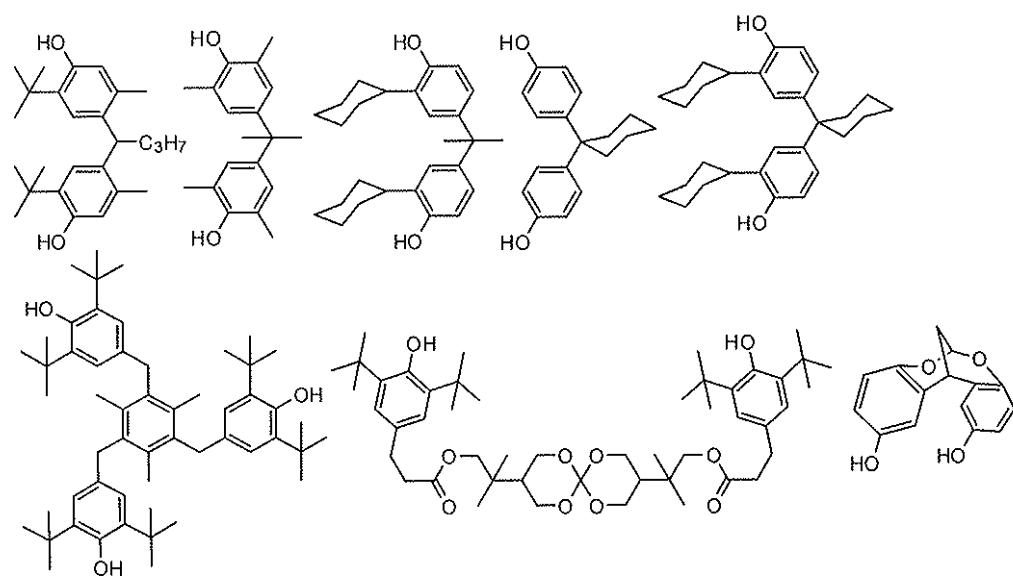
【化 5】



20

【 0 1 1 4 】

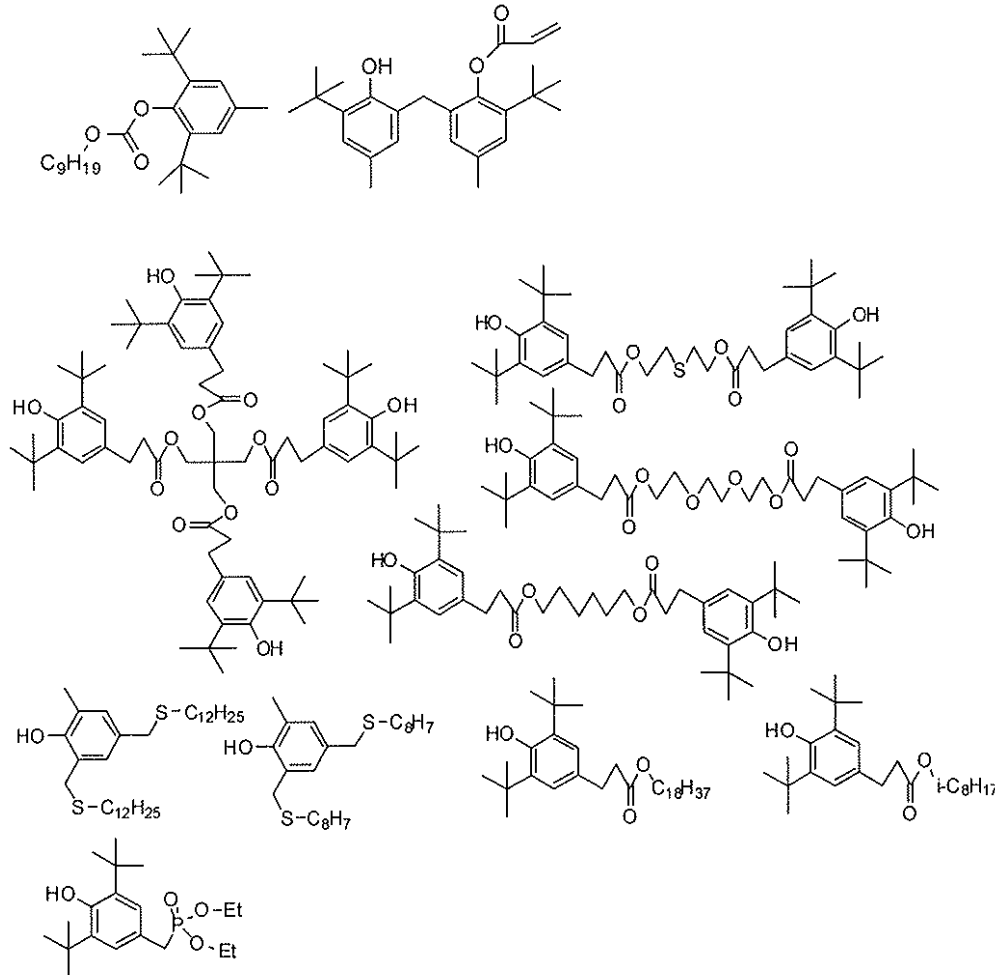
【化 6】



40

【 0 1 1 5 】

【化 7】



【 0 1 1 6 】

OC A 3 0 には、フェノール系化合物に加え、又はフェノール系化合物に代え、メルカプト基（- S H 基）を有する複素環化合物（S H 基含有複素環化合物）をマイグレーション防止剤として含めるようにしてもよい。該複素環化合物は、メルカプト基及び複素環に含まれるヘテロ原子によって銀イオンを捕獲して、イオンマイグレーションを抑制する。

【 0 1 1 7 】

複素環化合物は、ヘテロ原子を少なくとも一つ持つ環状化合物である。ヘテロ原子とは、炭素原子及び水素原子以外の原子を意味する。ヘテロ原子は複素環の環系の構成部分を形成する原子のみを意味し、環系に対して外部に位置していたり、少なくとも一つの非共役単結合により環系から分離していたり、環系のさらなる置換基の一部分であるような原子は意味しない。ヘテロ原子の数の上限は特にないが、好ましくは 1 0 個以下であり、さらに好ましくは 6 個以下、特に好ましくは 4 個以下である。

【 0 1 1 8 】

これらの要件を満たす、いかなる S H 基含有複素環化合物を用いてもよいが、ヘテロ原子として好ましくは、窒素原子、硫黄原子、酸素原子、セレン原子、テルル原子、リン原子、ケイ素原子又はホウ素原子であり、さらに好ましくは、窒素原子、硫黄原子又は酸素原子であり、特に好ましくは窒素原子又は硫黄原子である。

【 0 1 1 9 】

複素環の環員数は特に制限されないが、好ましくは 4 ~ 1 0 員環であり、より好ましくは 5 ~ 9 員環であり、さらに好ましくは 5 ~ 6 員環である。

【 0 1 2 0 】

複素環としては、芳香族及び非芳香族のいずれでもよいが、好ましくは芳香族複素環で

10

20

30

40

50

ある。

【0121】

複素環の構成は単環及び縮環のいずれでもよいが、好ましくは単環又は2個の芳香環からなる複素環である。

【0122】

これらの複素環として具体的には、ピロール環、チオフェン環、フラン環、イミダゾール環、ピラゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、インドリジン環、トリアゾール環、オキサジアゾール環、チアジアゾール環、トリアザインデン環、テトラアザインデン環、ペンタアザインデン環、ヘキサアザインデン環、プリン環、テトラゾール環、ピラゾロトリアゾール環、ピロロトリアゾール環、及び、これらにベンゾ縮環したインドール環、ベンゾフラン環、ベンゾチオフェン環、イソベンゾフラン環、キノリジン環、キノリン環、フタラジン環、キノキサリン環、イソキノリン環、カルバゾール環、フェナントリジン環、フェナントロリン環、アクリジン環、ベンゾトリアゾール環、及び、これらが一部又は全部飽和したピロリジン環、ピロリン環、イミダゾリン環等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0123】

S H基含有複素環化合物は、メルカプト基を有する。メルカプト基は銀と共有結合を生成する反応性に富む。このメルカプト基は、上記複素環部に結合する。

【0124】

S H基含有複素環化合物中におけるメルカプト基の量は特に制限されないが、S H基含有複素環化合物の絶縁樹脂中での分散性がより良好である点より、化合物全分子量中に対してメルカプト基の原子量総量が占める割合が50%以下であることが好ましく、特に40%以下が好ましい。

【0125】

なお、メルカプト基は、一つだけでなく、複数含まれていてもよい。

【0126】

S H基含有複素環化合物は、メルカプト基以外の置換基を有していてもよい。そのような置換基としては、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、シアノ基、ヒドロキシ基、ニトロ基、カルボキシ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、シリルオキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、アミノ基、アンモニオ基、アシルアミノ基、アミノカルボニルアミノ基、アルコシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ基、アルキル及びアリールスルホニルアミノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルファモイル基、スルホ基、アルキル及びアリールスルフィニル基、アルキル及びアリールスルホニル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコシカルボニル基、カルバモイル基、イミド基、ホスフィノ基、ホスフィニル基、ホスフィニルオキシ基、ホスフィニルアミノ基、ホスホノ基、シリル基、ヒドラジノ基、ウレイド基、ボロン酸基($-B(OH)_2$)、ホスファト基($-OP(O)(OH)_2$)、スルファト基($-OSO_3H$)等が挙げられる。

【0127】

本発明は、上記した実施の形態に特に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。

【0128】

例えば、積層導電シート12は、図2及び図3に示すように、第1透明基体14Aの一主面に第1導電部16Aを形成し、第2透明基体14Bの一主面に第2導電部16Bを形成して積層するようにしたが、図5に示すように、第1透明基体14Aの一主面に第1導電部16Aを形成し、第1透明基体14Aの他主面に第2導電部16Bを形成するようにしてもよい。この場合、第2透明基体14Bが存在せず、第2導電部16B上に第1透明基体14Aが積層され、第1透明基体14A上に第1導電部16Aが積層された形態とな

10

20

30

40

50

る。

【0129】

また、第1導電シート10Aと第2導電シート10Bとの間に他の層が存在してもよく、第1導電部16Aと第2導電部16Bとが絶縁を保たれた状態となるように絶縁層を介在させた態様の場合には、それらが対向して配置されてもよい。

【0130】

さらに、セル22A、22Bは菱形形状に限定されるものではなく、平行四辺形であってもよい。勿論、この場合にも、セル22A、22Bには、銀細線20の交差角度が鈍角である対角と、鋭角である対角とが存在する。

【実施例1】

10

【0131】

以下、本発明につき実施例を挙げてさらに具体的に説明する。なお、以下の実施例に示される材料、使用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。従って、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的に解釈されるべきものではない。

【0132】

[OCA]

図6の記載に従い、各主成分、及び光重合開始剤として、イルガキュア651（チバ・ジャパン社製の2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノンの商標。以下、「Irg 651」と表記する）を0.04質量部秤量してガラス容器中でよく混合し、窒素ガスにて溶存酸素を置換した後、低圧水銀ランプで数分間紫外線を照射して部分的に重合させ、粘度1500cP程度の粘性液体を得た。得られた組成物に追加の重合開始剤（Irg 651）0.15質量部を加え、十分に攪拌した。この混合物を真空脱泡した後、剥離処理をした50μm厚のポリエステルフィルム（剥離フィルム）の上に、乾燥後の膜厚が100μm厚となるように塗工し、重合を阻害する酸素を除去するためにさらに上記剥離フィルムを被せ、両面から低圧水銀ランプを約4分間照射し、透明粘着シートを得た。下記方法に従い、得られたシートのtan δ 、貯蔵弾性率を測定した。測定結果を図6に示す。

20

【0133】

[貯蔵弾性率及びtan δ （損失正接）（動的粘弾性特性）の測定方法]

30

（サンプルの作成）

上記方法で作製した透明粘着シートを積層した約3mm厚のシートを7.9mmの抜き刃で打ち抜いて、円柱状のサンプルを得た。

【0134】

（測定）

動的粘弾性特性は、Rheometric Scientific社製Advanced Rheometric Expansion System (ARES)を用いた。サンプル固定用治具は、7.9mmの平行プレートを用い、上記の方法で作製したサンプルをプレートの間に配し、テンションを調整した。動的粘弾性特性の測定は空気中で行い、せん断モード、周波数1.0Hzにおいて、-50~200℃で昇温速度5℃/分で測定し、25℃における貯蔵弾性率G' (Pa)、及び140℃におけるtan δ （損失正接）を求めた。

40

【0135】

主成分、開始剤ないし架橋剤、マイグレーション防止剤の各具体的物質名とその配合割合、損失係数tan δ 及び貯蔵弾性率を図6に纏めて示す。

【0136】

また、2EHA、IOA、BA、ICA、IBXA、AA、DAAM、V190、HEA、HPAは、それぞれ、2-エチルヘキシルアクリレート、イソオクチルアクリレート、n-ブチルアクリレート、イソセチルアクリレート、イソボルニルアクリレート、アクリル酸、ダイアセトンアクリルアミド、エトキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシプロピルアクリレートを表す。また、Irg

50

g 6 5 1、V - 6 5 は、B A S F ジャパン社製、和光純薬社製の重合開始剤であり、H D D A (1 , 6 - ヘキサンジオールアクリレート)、L - 4 5 (イソシアネート系) は架橋剤である。

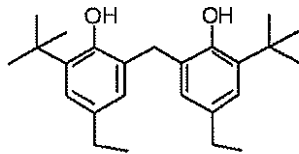
【 0 1 3 7 】

さらに、化合物 a は D L - トコフェロールであり、その還元電位は 0 . 5 6 V である。また、化合物 b、化合物 c は、それぞれ、構造式が以下の式 (6)、式 (7) に示される物質であり、各々の還元電位は、1 . 0 9 V、1 . 1 7 V である。

【 0 1 3 8 】

【 化 8 】

10



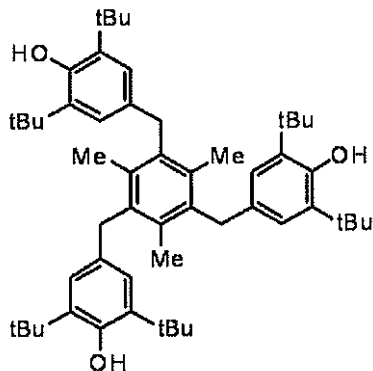
・・・化合物b

式(6)

【 0 1 3 9 】

【 化 9 】

20



・・・化合物c

式(7)

30

【 0 1 4 0 】

[評価用基材の作製 1 - V モード]

図 7 に示す P E T 基板 5 0、5 2 上のそれぞれに、特表 2 0 1 2 - 5 1 9 3 2 9 号公報の段落 [0 1 0 4] に記載された手順に従って、マイクロコンタクト印刷パターニング法によって銀細線をパターニングすることで長尺なメッシュ状の陽極 5 4、陰極 5 6 を形成し、導電シート 5 8、6 0 を作製した。セルは菱形形状とした。

【 0 1 4 1 】

そして、導電シート 5 8 の一主面 (陰極 5 6 が形成されている面) に対し、図 6 に示す合成例 No . 1 ~ No . 2 4 のいずれかの O C A 6 2 を 1 0 0 μ m で塗布した後、図 8 に示すように、陰極 5 6 と陽極 5 4 が互いに直交した状態で対向するようにして、O C A 6 2 上に導電シート 6 0 を載置した。これにより、V モード評価用基材 6 4 を得た。なお、陰極 5 6、陽極 5 4 には、それぞれ、直流電源 6 6 (電圧 1 5 V) の負極 6 8、正極 7 0 を電氣的に接続した。

40

【 0 1 4 2 】

陽極 5 4 と陰極 5 6 との交差箇所における重なり部分 A (太線で囲繞した部分) の面積は、9 m m²であった。

【 0 1 4 3 】

[評価用基材の作製 2 - H モード]

50

図 9 に示す P E T 基板 7 2 上に、特表 2 0 1 2 - 5 1 9 3 2 9 号公報の段落 [0 1 0 4] に記載された手順に従って、マイクロコンタクト印刷パターンニング法によって銀細線をパターンニングすることで、長尺で且つ互いに平行に並列配置されたメッシュ状の陽極 5 4、ダミー電極 7 4 及び陰極 5 6 を形成し、導電シート 7 6 を作製した。セルは菱形形状とした。また、陽極 5 4 及び陰極 5 6 の幅方向寸法は 3 mm、ダミー電極 7 4 の幅方向寸法は 2 mm、陽極 5 4 とダミー電極 7 4 との間のクリアランス（スペース間隔）、及びダミー電極 7 4 と陰極 5 6 との間のクリアランス（スペース間隔）は 5 0 μ m とした。

【 0 1 4 4 】

そして、該導電シート 7 6 の一主面（陽極 5 4、ダミー電極 7 4 及び陰極 5 6 が形成されている面）に対し、図 1 0 に示すように、図 6 中の合成例 No. 1 ~ No. 2 4 のいずれかの 1 0 0 μ m 厚の O C A 6 2 を貼り合わせた後、該 O C A 6 2 上に P E T 基板 7 8 を載置した。これにより、H モード評価用基材 8 0 を得た。V モード評価用基材 6 4 と同様に、陰極 5 6、陽極 5 4 には、それぞれ、直流電源 6 6（電圧 1 5 V）の負極 6 8、正極 7 0 を電氣的に接続した。

【 0 1 4 5 】

なお、上記の例ではマイクロコンタクト印刷パターンニング法で評価用基材を作製するようにしているが、銀塩法によって作製することも可能である。すなわち、後述する実施例 3 6 は、メッシュ電極を銀塩法によって作製したことを除いては実施例 3 0 と同様にして得られたものである。

【 0 1 4 6 】

[評価 1 - 銀のマイグレーション]

V モード評価用基材 6 4 については、陰極 5 6 と陽極 5 4 間の抵抗値の変化で銀のマイグレーションの度合いを評価した。具体的には、8 0、相対湿度 8 5 %、1 気圧の環境下で該抵抗値が 1×10^5 に低下するまでの時間を測定し、4 0 時間以上のものを良好（ ）、3 0 時間以上 4 0 時間未満のものを許容範囲（ ）、3 0 時間未満であったものを不足（ x ）と評価した。

【 0 1 4 7 】

一方、H モード評価用基材 8 0 では、陽極 5 4 の抵抗変化率で銀のマイグレーションの度合いを評価した。すなわち、H モード評価用基材 8 0 を 8 0、相対湿度 8 5 %、1 気圧の環境下で駆動して 1 0 0 時間経過した際の陽極 5 4 の抵抗変化率を測定し、初期からの抵抗変化率が 5 % 未満であるものを良好（ ）、5 % 以上 1 0 % 未満であるものを許容範囲（ ）、1 0 % 以上のものを不足（ x ）と評価した。

【 0 1 4 8 】

[評価 2 - 視認性]

H モード評価用基材 8 0 につき、上記に従って 1 0 0 時間駆動した後の電極の視認性に関する官能評価を行った。すなわち、線太り、交点太り、又はデンドライト発生に伴う電極形状の変化によって銀細線が見えるようになったものを不良（ x ）、銀細線がやや見えるようになったものを許容範囲（ ）、銀細線が未だ見えないものを良好（ ）と評価した。

【 0 1 4 9 】

[評価 3 - 白化]

図 1 1 に示すように、ガラス基板 8 2 の一主面上に、図 6 の合成例 No. 1 ~ No. 2 4 のいずれかの O C A 6 2 を介して、厚み 5 0 μ m の P E T 基板 8 4 を載置することで白化評価試験用基材 8 6 を得た。その後、6 5、相対湿度 9 5 % の環境下に 7 2 時間暴露し、さらに、2 3、相対湿度 5 0 % の環境下に暴露して、ヘイズが 3 % 以下に達するまでの時間を測定した。この測定には、村上色彩技術研究所社製の H R - 1 0 0 を用いた。

【 0 1 5 0 】

なお、ヘイズ（ % ）は、上記のようにして得られた透明両面粘着シートの一方向の片面上の剥離 P E T フィルムを剥がして、粘着性を示す一方の表面を光学 P E T フィルム（東レ製コスモシャイン）に張り合わせ、他方の剥離 P E T フィルムを剥がしてガラス（ダウコ

10

20

30

40

50

ーニング製 EAGLE XG) に貼り合わせ、50、5気圧条件に30分曝した後、25、50%条件に24時間静置した後、東京電色社製ヘイズメーターMODEL TC-H3を用いて測定した。

【0151】

そして、ヘイズが3%以下に達するまでの時間が6時間未満であるものを良好(○)、6～12時間の範囲内であるものを許容範囲(△)、12時間を超えるものを不良(×)と評価した。

【0152】

[評価結果]

以上の評価結果を、菱形形状のセルの鋭角の角度、セルピッチ、線幅、用いたOCA62の合成例No.及び物性値とともに、実施例1～18及び比較例1～3として図12に一括して示す。この図12から、セルが菱形で線幅4μm以下のメッシュ電極と、損失係数(tanδ)が0.13以上であり、且つ貯蔵弾性率が 8.9×10^4 Pa以下であるOCA62とを採用することにより、マイグレーションが起きることを防止することができるとともに、視認性に優れたタッチパネルが得られることが分かる。

【0153】

特に、OCA62が下記の(A)～(C)に示される成分を含むものである合成例No.19、No.20、No.21である場合、白化特性も優れていることも分かる。

(A)：ガラス転移点Tgが25以下であるアルキル(メタ)アクリレートモノマー(ただし、アルキル基は4～18個の炭素原子を有する)

(B)：ガラス転移点Tgが25を超える(メタ)アクリレートモノマーのエステル

(C)：ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート、非置換(メタ)アクリルアミド、N-アルキル置換(メタ)アクリルアミド、N,N-ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、尿素官能基を有するモノマー、ラクタム官能基、三級アミン、脂環式アミン、芳香族アミン、及びこれらの組み合わせを有するモノマーの群から選択されるモノマー

【0154】

また、合成例No.20又はNo.8のOCA62を用いる一方で菱形形状のセルの鋭角の角度、セルピッチ、線幅等を種々変更し、上記の評価を行った。先ず、角度のみを変更した場合の評価結果を、実施例19～22として図13に示す。この図13から、セルの鋭角の角度が30°～70°の範囲内においても、マイグレーション、視認性及び白化の全てが良好又は許容範囲であるタッチパネルが得られることが分かる。

【0155】

次に、図14はセルピッチのみを変更した場合(実施例23～26)の評価結果であり、図15は線幅のみを変更した場合(実施例27～29)の評価結果である。これら図14及び図15から、視認性に優れたセルピッチが300μm以下の範囲においても、また視認性に優れた線幅が2μm以下の範囲においても、マイグレーション、視認性及び白化が良好又は許容範囲であるタッチパネルが得られることが分かる。

【0156】

図16に、OCA62にさらにフェノール系化合物からなるマイグレーション防止剤を含んだものを用いて、鋭角の角度、セルピッチ、線幅を種々変更した実施例30～36の評価結果を示す。この図16から、フェノール系化合物からなるマイグレーション防止剤を含んだOCA62を用いることにより、特にマイグレーション防止効果が高く、且つ視認性に優れたタッチパネルが得られることが明らかである。

【0157】

最後に、実施例36より、メッシュ電極を銀塩法で形成した場合でも、マイクロコンタクト印刷パターンニング法で形成したものと同様の効果が得られることが明らかである。

【符号の説明】

【0158】

10A...第1導電シート

10B...第2導電シート

12...積層導電シート

14A...第1透明基体

10

20

30

40

50

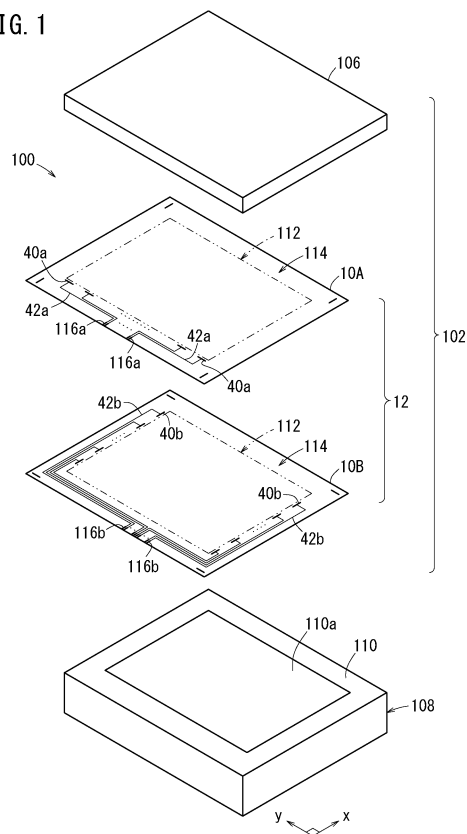
1 4 B ... 第 2 透明基体
1 6 B ... 第 2 導電部
1 8 B ... 第 2 導電パターン
2 2 A、 2 2 B ... セル
5 0、 5 2、 7 2、 7 8、
5 4 ... 陽極
5 8、 6 0、 7 6 ... 導電シ
6 6 ... 直流電源
8 0 ... H モード評価用基材
8 6 ... 白化評価試験用基材
1 0 2 ... センサ本体
1 0 8 ... 表示装置
1 1 2 ... センサ部

1 6 A ... 第 1 導電部
1 8 A ... 第 1 導電パターン
2 0 ... 銀細線
3 0、6 2 ... O C A
基板
5 6 ... 陰極
6 4 ... V モード評価用基材
7 4 ... ダミー電極
8 2 ... ガラス基板
1 0 0 ... タッチパネル
1 0 6 ... 保護層
1 1 0 ... 表示パネル
1 1 4 ... 端子配線部

10

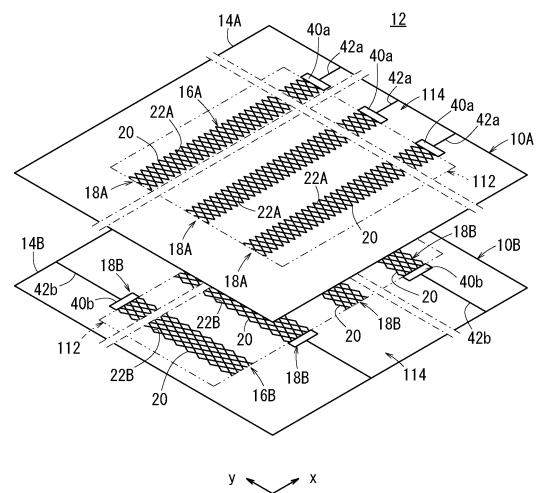
【 図 1 】

FIG. 1



【圖 2】

FIG. 2



【 図 3 】

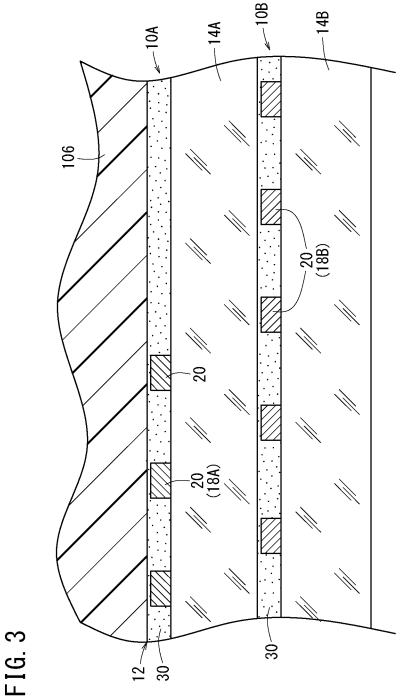
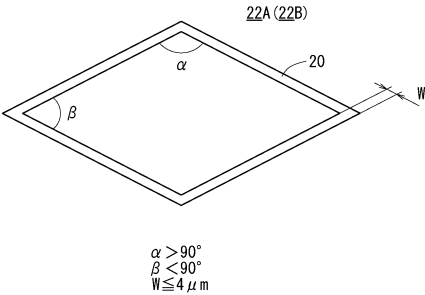


FIG. 3

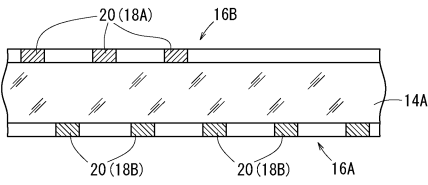
【 図 4 】

FIG. 4



【 図 5 】

FIG. 5



【 図 6 】

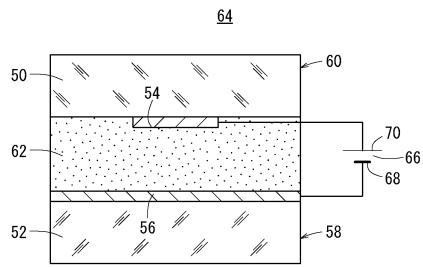
FIG. 6

| 合成分 | 主成分 | | | | | | | | | | 開始剤 系材料 | | | | MGI 化合物 含量 | tan δ | 貯蔵弾性率 × 10 ³ Pa |
|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|---------|------|-------|------|------------|-------|-------------------------------|
| | 2EHA | ICA | BA | ICA | IBXA | AA | DAAM | V4190 | HEA | HPA | IP651 | V-45 | DDDA | L-45 | IP651* | | |
| 1 | 80.0 | | | | | 5.0 | 15.0 | | | | 0.04 | | 0.025 | | 0.15 | 0.59 | 4.3 |
| 2 | 80.0 | | | | | 5.0 | 15.0 | | | | 0.04 | | 0.060 | | 0.15 | 0.34 | 4.5 |
| 3 | 80.0 | | | | | 5.0 | 15.0 | | | | 0.04 | | 0.100 | | 0.15 | 0.19 | 5.0 |
| 4 | 80.0 | | | | | 5.0 | 15.0 | | | | 0.04 | | 0.125 | | 0.15 | 0.11 | 4.5 |
| 5 | 80.0 | | | | | 5.0 | 15.0 | | | | 0.04 | | 0.100 | | 0.15 | 0.09 | 3.0 |
| 6 | 80.0 | | | | | 9.0 | 10.0 | | | | 0.04 | | 0.025 | | 0.15 | 0.34 | 9.1 |
| 7 | 87.0 | | | | | 10.0 | 4.0 | | 2.5 | | 0.04 | | 0.100 | | 0.10 | 0.15 | 8.9 |
| 8 | 87.5 | | | | | 4.0 | | | | 8.5 | 0.04 | | 0.100 | | 0.10 | 0.22 | 8.1 |
| 9 | 87.5 | | 87.5 | | | 5.0 | | | | 8.5 | 0.04 | | 0.100 | | 0.10 | 0.22 | 7.0 |
| 10 | | | | | | 5.0 | | | | | 0.04 | | 0.100 | | 0.10 | 0.22 | 4.9 |
| 11 | 90.0 | | | 23.0 | | 10.0 | | 20.0 | | | 0.04 | | 0.025 | | 0.15 | 0.44 | 6.3 |
| 12 | 47.0 | | | | 5.0 | 10.0 | | 15.0 | | | 0.04 | | 0.025 | | 0.15 | 0.26 | 3.5 |
| 13 | 75.0 | | | | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | | | 0.04 | | 0.060 | | 0.15 | 0.27 | 3.1 |
| 14 | 70.0 | | | | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | | | 0.04 | | 0.060 | | 0.15 | 0.28 | 2.7 |
| 15 | 65.0 | | | | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | | | 0.04 | | 0.060 | | 0.15 | 0.26 | 3.3 |
| 16 | 55.0 | | | | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | | | 0.04 | | 0.060 | | 0.15 | 0.24 | 3.6 |
| 17 | 50.0 | | | | | 5.0 | 5.0 | 15.0 | | | 0.04 | | 0.060 | | 0.15 | 0.24 | 3.6 |
| 18 | 65.0 | | | | | 5.0 | 5.0 | 15.0 | | | 0.04 | | 0.060 | | 0.15 | 0.26 | 4.7 |
| 19 | 58.0 | | | | 25.0 | 2.0 | | 15.0 | | | | 0.10 | 0.700 | | | 0.24 | 5.3 |
| 20 | 48.0 | | | | 25.0 | 2.0 | | 25.0 | | | | 0.10 | 0.700 | | | 0.22 | 5.8 |
| 21 | 43.0 | | | | 30.0 | 2.0 | | 25.0 | | | | 0.10 | 0.700 | | | 0.20 | 6.4 |
| 22 | 48.0 | | | | 25.0 | 2.0 | | 25.0 | | | | 0.10 | 0.700 | | a | 0.50 | 0.22 |
| 23 | 48.0 | | | | 25.0 | 2.0 | | 25.0 | | | | 0.10 | 0.700 | | b | 0.50 | 0.22 |
| 24 | 48.0 | | | | 25.0 | 2.0 | | 25.0 | | | | 0.10 | 0.700 | | c | 0.50 | 0.22 |

※ 追加開始剤

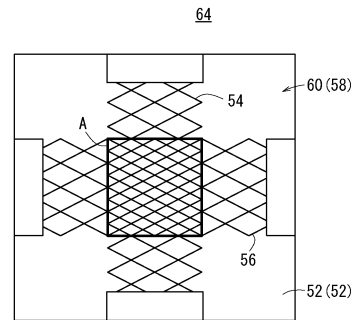
【図 7】

FIG. 7



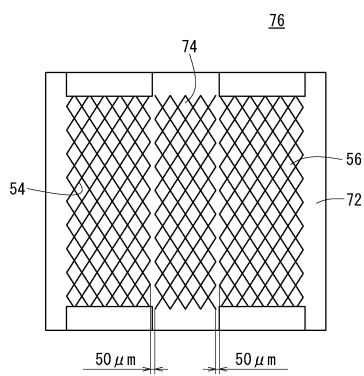
【図 8】

FIG. 8



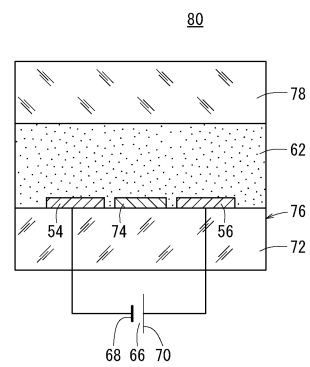
【図 9】

FIG. 9



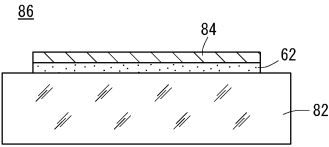
【図 10】

FIG. 10



【図 1 1】

FIG. 11



【図 1 2】

FIG. 12

| | メッシュ電極 | | | マイグレーション評価 | | | 視認性 | 白化 |
|-------|--------|-----|--------|------------|-----|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| | 形状 | 角度 | ピッチ | 線幅 | No. | OCA tan δ | 耐腐蝕性率 × 10 ³ Pa | マイグレーション評価 Vモード Hモード |
| 実施例1 | 菱形 | 60° | 300 μm | 3 μm | 1 | 0.59 | 4.3 | △ ○ |
| 実施例2 | △ | △ | △ | △ | 2 | 0.34 | 4.5 | △ ○ |
| 実施例3 | △ | △ | △ | △ | 3 | 0.19 | 5.0 | △ ○ |
| 実施例4 | △ | △ | △ | △ | 4 | 0.13 | 5.0 | △ ○ |
| 比較例1 | △ | △ | △ | △ | 5 | 0.11 | 4.5 | △ ○ |
| 比較例2 | △ | △ | △ | △ | 6 | 0.09 | 3.0 | △ ○ |
| 比較例3 | △ | △ | △ | △ | 7 | 0.34 | 9.1 | △ ○ |
| 実施例5 | △ | △ | △ | △ | 8 | 0.15 | 8.9 | △ ○ |
| 実施例6 | △ | △ | △ | △ | 9 | 0.22 | 8.1 | △ ○ |
| 実施例7 | △ | △ | △ | △ | 10 | 0.26 | 7.0 | △ ○ |
| 実施例8 | △ | △ | △ | △ | 11 | 0.22 | 4.9 | △ ○ |
| 実施例9 | △ | △ | △ | △ | 12 | 0.44 | 6.3 | △ ○ |
| 実施例10 | △ | △ | △ | △ | 13 | 0.26 | 3.5 | △ ○ |
| 実施例11 | △ | △ | △ | △ | 14 | 0.27 | 3.1 | △ ○ |
| 実施例12 | △ | △ | △ | △ | 15 | 0.28 | 2.7 | △ ○ |
| 実施例13 | △ | △ | △ | △ | 16 | 0.26 | 3.3 | △ ○ |
| 実施例14 | △ | △ | △ | △ | 17 | 0.24 | 3.6 | △ ○ |
| 実施例15 | △ | △ | △ | △ | 18 | 0.26 | 4.7 | △ ○ |
| 実施例16 | △ | △ | △ | △ | 19 | 0.24 | 5.3 | △ ○ |
| 実施例17 | △ | △ | △ | △ | 20 | 0.22 | 5.8 | △ ○ |
| 実施例18 | △ | △ | △ | △ | 21 | 0.20 | 6.4 | △ ○ |

【図 1 3】

FIG. 13

| | メッシュ電極 | | | | マイグレーション評価 | | | | 視認性 | 白化 |
|-------|--------|-----|--------|------|------------|--------------|--------------------------------|------|-----|----|
| | 形状 | 角度 | ピッチ | 線幅 | No. | OCA tan δ | 耐腐蝕性率 (×10 ³ Pa) | Vモード | | |
| 実施例19 | 菱形 | 70° | 300 μm | 3 μm | 20 | 0.22 | 5.8 | △ | ○ | ○ |
| 実施例20 | △ | 45° | △ | △ | 20 | 0.22 | 5.8 | △ | ○ | ○ |
| 実施例21 | △ | 30° | △ | △ | 20 | 0.22 | 5.8 | △ | ○ | ○ |
| 実施例22 | △ | 30° | △ | △ | 8 | 0.15 | 8.9 | △ | △ | △ |

【図 1 4】

FIG. 14

| | メッシュ電極 | | | OCA | | | | マイグレーション評価 | | 視認性 | 白化 |
|-------|--------|-----|-------------------|-----------------|-----|---------------|--------------------------------------|------------|------|-----|----|
| | 形状 | 角度 | ピッチ | 線幅 | No. | $\tan \delta$ | 耐腐蝕性率 ($\times 10^3 \text{Pa}$) | Vモード | Hモード | | |
| 実施例23 | 菱形 | 60° | 400 μm | 3 μm | 20 | 0.22 | 5.8 | △ | ○ | ○ | |
| 実施例24 | △ | ↑ | 200 μm | ↑ | 20 | 0.22 | 5.8 | △ | ○ | ○ | |
| 実施例25 | △ | ↑ | 100 μm | ↑ | 20 | 0.22 | 5.8 | △ | △ | ○ | |
| 実施例26 | △ | ↑ | 100 μm | ↑ | 8 | 0.15 | 8.9 | △ | △ | △ | |

【図 15】

FIG. 15

| | メッシュ電極 | | | OCA | | マイグレーション評価 | | 視認性 | 白化 | |
|-------|--------|-----|-------------------|-------------------|-----|---------------|--------------------------------------|-----|----|------|
| | 形状 | 角度 | ピッチ | 線幅 | No. | $\tan \delta$ | 貯蔵弾性率 ($\times 10^9 \text{Pa}$) | | | Vモード |
| 実施例27 | 菱形 | 60° | 300 μm | 4 μm | 20 | 0.22 | 5.8 | △ | ○ | ○ |
| 実施例28 | ┃ | ┃ | ┃ | 1.8 μm | 20 | 0.22 | 5.8 | △ | △ | ○ |
| 実施例29 | ┃ | ┃ | ┃ | 1.8 μm | 8 | 0.15 | 8.9 | △ | △ | △ |

【図 16】

FIG. 16

| | メッシュ電極 | | | OCA | | | マイグレーション評価 | | 視認性 | 白化 |
|-------|--------|-----|-------------------|-------------------|-----|---------------|--------------------------------------|------|-----|----|
| | 形状 | 角度 | ピッチ | 線幅 | No. | $\tan \delta$ | 貯蔵弾性率 ($\times 10^9 \text{Pa}$) | Vモード | | |
| 実施例30 | 菱形 | 60° | 300 μm | 3 μm | 22 | 0.22 | 5.8 | ○ | ○ | ○ |
| 実施例31 | ┃ | ┃ | ┃ | 1.8 μm | 22 | 0.22 | 5.8 | ○ | ○ | ○ |
| 実施例32 | ┃ | 45° | 100 μm | 3 μm | 22 | 0.22 | 5.8 | ○ | ○ | ○ |
| 実施例33 | ┃ | ┃ | ┃ | 1.8 μm | 22 | 0.22 | 5.8 | △ | ○ | ○ |
| 実施例34 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | 23 | 0.22 | 5.8 | △ | ○ | ○ |
| 実施例35 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | 24 | 0.22 | 5.8 | △ | ○ | ○ |
| 実施例36 | ┃ | 60° | 300 μm | 3 μm | 22 | 0.22 | 5.8 | ○ | ○ | ○ |

※ 実施例36は、銀塩法によってメッシュ電極を形成したもの

フロントページの続き

- (72)発明者 中山 昌哉
神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地 富士フイルム株式会社内
- (72)発明者 長谷川 和弘
神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地 富士フイルム株式会社内

審査官 松田 岳士

- (56)参考文献 国際公開第2013/008827(WO, A1)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G06F 3/041

G06F 3/044